## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

23. 6. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 6月 9日

RECEIVED
1 2 AUG 2004

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-164175

WIPO PCT

[ST. 10/C]:

[JP2003-164175]

出 願 人 Applicant(s):

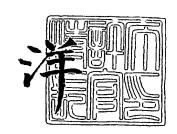
ミネベア株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 7月29日

()\ (!)



【書類名】

特許願

【整理番号】

C10759

【提出日】

平成15年 6月 9日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01F 30/00

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県磐田郡浅羽町浅名1743-1

ミネベア株式会社 浜松製作所内

【氏名】

新免 浩

【発明者】

【住所又は居所】

静岡県磐田郡浅羽町浅名1743-1

ミネベア株式会社 浜松製作所内

【氏名】

法月 正志

【特許出願人】

【識別番号】

000114215

【氏名又は名称】 ミネベア株式会社

【代理人】

【識別番号】

100068618

【弁理士】

【氏名又は名称】

夢 経夫

【選任した代理人】

【識別番号】

100104145

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮崎 嘉夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100093193

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 壽夫

【選任した代理人】

【識別番号】

100109690

【弁理士】

【氏名又は名称】 小野塚 薫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

018120

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 インバータトランス

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】直流を交流に変換するインバータ回路に備えられて、一次側に入力された交流電圧を変圧して二次側に出力する、複数の棒状磁心にそれぞれ卷回された一次巻線及び二次巻線が漏洩インダクタンスを有するインバータトランスにおいて、前記それぞれの棒状磁心に巻かれた一次巻線に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して互いに逆向きになるような巻き方で一次巻線が巻線されていることを特徴とするインバータトランス。

【請求項2】前記一次巻線、二次巻線及び棒状磁心が、磁性体を含有する樹脂で被覆されていることを特徴とする請求項1に記載のインバータトランス。

【請求項3】前記一次巻線、二次巻線及び棒状磁心の中央部分を除く両端部が、磁性体を含有する樹脂で被覆されていることを特徴とする請求項1または2に記載のインバータトランス。

【請求項4】前記磁性体を含有する樹脂は、比透磁率が前記棒状磁心の比透 磁率より小さいことを特徴とする請求項2又は3に記載のインバータトランス。

【請求項5】前記樹脂に含有されている磁性体は、Mn-Znフェライト、Ni-Znフェライト、又は鉄粉であることを特徴とする請求項2から4の何れかに記載のインバータトランス。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

本発明は、液晶ディスプレイの画面照明用光源などに用いられる冷陰極蛍光管 を点灯するインバータ回路に用いられるインバータトランスに関するものである

#### [0002]

#### 【従来の技術】

近年、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ装置として液晶ディスプレイ (以下、LCDという。)が広く使用されるようになってきた。このLCD は 発光機能を持たないので、バックライト方式やフロントライト方式の画面照明用の光源を必要としており、このような光源には、冷陰極蛍光管(以下、CCFLという。)を使用しているのが一般的である。一般に、この種のCCFLの放電、点灯には、放電開始時に60kHz、1600V程度の高周波電圧を発生させるインバータ回路が用いられている。このインバータ回路は、CCFLの放電後には、CCFLに印加される電圧を、放電維持のために必要な600V程度の電圧まで下げるように制御している。かかる電圧の制御には、漏洩インダクタンスがない、所謂、閉磁路構造のインダクタートランスとバラストコンデンサーを用いるインバータ回路がある。しかし、前記インダクタートランス以外にバラストコンデンサーが必要なために、小型化と低価格化を阻害するので、近年はバラストコンデンサーの変わりにバラストインダクタンスの役割を果たす漏洩インダクタンスを有する、所謂、開磁路構造のインバータトランスが用いられている。

#### [0003]

このようなインバータ回路に用いられる、漏洩インダクタンスを有する開磁路 構造のインバータトランスとしては、従来から、棒状(I形状)の磁心を用いた インバータトランスがある。また、棒状磁心と枠形(口の字状)の磁心を組み合 わせたインバータトランスもある(例えば特許文献1参照。)。

#### [0004]

前記漏洩インダクタンスを有するインバータトランスの等価回路は、図9に示すようなものである。図9において、符号1は、損失がない1:nの理想的トランス、符号L1、L2は漏洩インダクタンス、Lsは相互インダクタンス、符号2はCCFLである。このような図9に示した等価回路を有するインバータトランスでは、漏洩インダクタンスL1、L2がバラストインダクタンスの役割を果たし、閉磁路構造の前記インダクタートランス以外にバラストコンデンサーを用いなくとも、CCFL2を正常に点灯することができる。

#### [0005]

開磁路構造のインバータトランスの従来例として、図10に示すような棒状(I形状)の磁心を用いたインバータトランスがある。図10に示すインバータトランス1では、筒状のボビン4の軸方向に延びて形成される空孔部5に、点線で

示すように棒状磁心3が挿入されている。ボビン4には、一次巻線6、二次巻線 7が巻回されており、一次巻線6の端子ピン8を搭載した端子台9、二次巻線7 の端子ピン70を搭載した端子台11が設けられている。また、二次側に誘起さ れる電圧は高圧なので、二次巻線7はボビン4の仕切板12により分割して巻回 され、沿面放電を阻止している。このような、棒状磁心を用いたインバータトラ ンスは、四角形などの閉じた形状に形成した磁心に巻線を巻回して構成される構 造のインバータトランス(図示せず)に比べて構造が簡単である。しかし、棒状 磁心からは周囲の空間に磁束が漏洩しており、特にその両端からの漏洩磁束は大 きい。

#### [0006]

別の構造として、棒状磁心の周囲を囲むように口の字状の磁心を配置したイン バータトランスが従来からある。図11に示すインバータトランス1Aはその一 例であり、口の字状の磁心13と棒状磁心3を組合せて磁心を構成したものであ る。筒状のボビン14の空孔部(符号省略)に棒状磁心3を挿入し、ボビン14 に一次巻線6と二次巻線7を巻回し、棒状磁心3を口の字状の磁心13の嵌合溝 15に嵌合した構造となっている。そして、嵌合溝15の部分には非磁性体のギ ャップシートが挿入されていて、ロの字状の磁心13と棒状磁心3の間に空隙を 設けた構造として、所定の漏洩インダクタンスをもつようにしている。この場合 、周囲に漏洩する磁束は口の字状の磁心を通るので、該口の字状の磁心がないと きに比べると小さくなる。

[0007]

## 【特許文献1】

特開2002-353044号公報

[0008]

#### 【発明が解決しようとする課題】

インバータトランスとして、このような漏洩インダクタンスを持つものを用い る場合、漏洩磁束があるために、周辺に配置された部品や配線に影響を与えたり ノイズを放射したりする可能性がある。そのために、周辺に配置される部品や配 線を、漏洩磁束が少ない方向に配置しなければならないなど、部品配置上の制限 を受ける。その結果、製品が大きくなったり、特性が劣化したりする場合がある。また、インバータトランスの周囲の漏洩磁束が通る位置に磁性体が置かれていると、前記漏洩磁束がその磁性体を通過したりして磁路に影響を受け、漏洩インダクタンスが変化したり、あるいは変動して不安定になったりしてインバータトランスの特性に変動を生じ、インバータの動作が変化する場合がある。

## [0009]

このように、枠形や口の字状の磁心を用いずに棒状磁心のみで構成した場合には、インバータトランスの構造は簡単となるが、漏洩磁束の分布範囲が広がることになる。また、漏洩インダクタンスの大きさの調整が困難である。一方、口の字状の磁心を用いると、棒状磁心のみで構成した場合に比べて、漏洩磁束の分布範囲は狭くなるが、口の字状の磁心の成形や加工などの工程が必要となる。またトランス製造時の組立工程においても、漏洩インダクタンスの調整のために、棒状磁心と口の字状の磁心との間にギャップシートを挿入するなどの工程が必要となるために複雑で手間がかかる。

## [0010]

上述したように、従来のインバータトランスでは、棒状磁心を用いたものは周囲に大きな漏洩磁束が発生する。従来、このような漏洩磁束を発生する製品が他の部品に影響しないように、また他の部品から影響を受けないようにするために、当該漏洩磁束を発生する製品を、磁気シールドする方法が一般的に知られている。しかし、当該漏洩磁束を発生する製品を磁気シールドすると、製品そのものが大きくなると共に、磁気シールドをするための容器が必要になり、コスト高にもなる。また、前記容器内に漏洩磁束を発生する製品を固定したり、該容器からリード線などを取り出したりすることも必要になり、製造工程が複雑になり低価格化を阻害する。更に、漏洩磁束を発生する製品と磁気シールドをするための容器との取り付けが不完全な場合も生じ、製品の信頼性を低下する場合がある。また、口の字状の磁心を付加した場合には、付加しない場合に比べて漏洩磁束は減少するものの、トランスの構造や製造工程が複雑になり、コストが上昇するという問題点があった。

## [0011]

本発明は、開磁路構造でありながら、かかる問題を解決して全体構成や製造工程も従来の口の字状の磁心による開磁路構造のものに比べて簡略化でき、またコストの上昇も抑えることのできるインバータトランスを提供することを目的とする。

## [0012]

## 【課題を解決するための手段】

本発明は上記目的を達成するために従来の口の字状の磁心を使用せずに開磁路構造とし、漏洩磁束を低減できるものである。このために、請求項1記載のインバータトランスは、直流を交流に変換するインバータ回路に備えられて、一次側に入力された交流電圧を変圧して二次側に出力する、複数の棒状磁心にそれぞれ 巻回された一次巻線及び二次巻線が漏洩インダクタンスを有するインバータトランスにおいて、前記それぞれの棒状磁心に巻かれた一次巻線に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して互いに逆向きになるような巻き方で一次巻線が巻線されていることを特徴とする。

#### [0013]

請求項2記載のインバータトランスは、請求項1記載のインバータトランスにおいて、前記一次巻線、二次巻線及び棒状磁心が、磁性体を含有する樹脂で被覆されていることを特徴とする。

#### [0014]

請求項3記載のインバータトランスは、請求項1または2記載のインバータトランスにおいて、一次巻線、二次巻線及び棒状磁心の中央部分を除く両端部が、磁性体を含有する樹脂で被覆されていることを特徴とする。

#### [0015]

請求項4記載のインバータトランスは、請求項2又は3に記載のインバータトランスにおいて、前記磁性体を含有する樹脂は、比透磁率が前記棒状磁心の比透磁率より小さいことを特徴とする。

#### [0016]

請求項5記載のインバータトランスは、請求項2から4の何れかに記載のイン

バータトランスにおいて、前記樹脂に含有されている磁性体は、Mn-Znフェ ライト、Ni-Znフェライト、又は鉄粉であることを特徴とする。

#### [0017]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明の第1の実施形態について図1に基づいて説明する。図1の実施 形態は、1個のインバータトランス10で3本の冷陰極蛍光管を同時に点灯させ るように構成したものである。なお、後述するように、それぞれの棒状磁心23 (23a、23b、23c) に巻かれた一次巻線24 (24a、24b、24c )に流れる電流によって、前記それぞれの磁心23 (23a、23b、23c) に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向き になるような巻き方で、前記一次巻線24(24a、24b、24c)が巻線さ れていれば、これ以外の数の冷陰極蛍光管を点灯する場合であってもよく、その 場合には前記棒状磁心の数を冷陰極蛍光管の数にあわせて変更する。

#### [0018]

以下説明の簡略化のために、特に必要がない場合、それぞれの一次巻線24 ( 24a、24b、24c)をW1、それぞれの二次巻線25 (25a、25b、 25c)をW2、3本の矩形筒状のボビン26 (26a、26b、26c)をボ ビン26、3本の棒状磁心23 (23a、23b、23c)を磁心23として説 明する。

#### [0019]

図1における第1の実施形態のインバータトランス10は、CCFLを3本点 灯するインバータトランスである。3本のボビン26は、同一形状に構成されて いる。3本の磁心23は、前記3本のボビン26の内側を軸方向に貫通する穴の 中にそれぞれ挿入されている。なお、3本のボビン26は、それぞれが嵌め合わ されて互いに一体化されている。前記磁心23は軟磁性材料であるMn-Znフ ェライトなどからなり、比透磁率は例えば2000である。インバータトランス 10は、3本の磁心23と、一次巻線W1と二次巻線W2それぞれを巻回した3 本のボビン26、該ボビン26の両端面に嵌合される一次巻線端子台38a、二 次巻線端子台39aとから大略構成されている。前記一次巻線端子台38a、二

次巻線端子台39aは絶縁材からなり、ボビン26を介在して相互に最も離れた位置に設けられている。一次巻線端子台38a、二次巻線端子台39aには端子ピン40a、41aが、それぞれ支持固定されている。

#### [0020]

一次巻線端子台38aには、一次巻線W1から一次巻線端子ピン40aへ接続するリード線(図示省略)用の孔部(図示省略)または溝(図示省略)が設けられている。一次巻線W1の一端は一次巻線W1端子ピン40aに接続される。同様に二次巻線端子台39aには、二次巻線W2から二次巻線端子ピン41aへ接続するリード線(図示省略)用の孔部(図示省略)または溝(図示省略)が設けられている。前記リード線は絶縁物で被覆された状態で孔部に通されるか、または溝に埋め込まれるかして、充分な沿面距離及び絶縁性を保つようにしている。

#### [0021]

それぞれのボビン26の一次巻線W1と二次巻線W2を巻くために、前記一次 巻線W1の巻線部と二次巻線W2の巻線部の間には、区切りのための仕切板57 aで区分けされる2つの巻線部が設けられている。各一次巻線W1及び各二次巻 線W2は、3つの筒状のボビン26に設けられた前記2つの巻線部の外周にそれ ぞれ巻回されている。即ち、各一次巻線W1は、一次巻線端子台38aと仕切板 57aとの間に、各二次巻線W2は、二次巻線端子台39aと仕切板57aとの 間に巻回されている。

## [0022]

ここで、上記二次巻線W2はボビン26の軸方向に沿って巻回されるが、二次巻線W2が高電圧を発生するために、ボビン26はその軸方向で二次巻線端子台39aと仕切板57aとの間が複数セクションに分割され、各セクション間には、絶縁性の仕切板4bが設けられ、沿面放電の阻止に必要な沿面距離が保持されている。前記仕切板4bには図示しない切欠が形成されており、仕切板4bを間にした両セクションの二次巻線W2は、この切欠を通して接続されている。他の二次巻線W2についても同様である。

## [0023]

前記インバータトランス10の作用について以下に説明する。磁心23で発生

した磁束は、磁心23の外に漏洩し、漏洩インダクタンスを有するように作用す る。即ち、磁心23で構成される磁路は閉磁路を形成しておらず、このインバー タトランス10は、実質的に漏洩インダクタンスを有する開磁路構造になってい る。そのため、磁心23の全体を通って一次巻線W1と二次巻線W2の両方に鎖 交する磁束だけでなく、一次巻線W1のみ、又は二次巻線W2のみに鎖交して、 一次巻線W1と二次巻線W2の間の電磁気的な結合に寄与しない漏洩磁束が発生 して、漏洩インダクタンスが生じる。前記漏洩インダクタンスがバラストインダ クタンスとして作用し、二次巻線W2に接続されたCCFLを正常に放電、点灯 することができる。

#### [0024]

しかし、前記漏洩磁束は、漏洩インダクタンスに作用する以外に、磁心23か ら外に出て当該インバータトランス10の近傍にある機器に悪影響を与えるため に、この漏洩磁束は、当該インバータトランス10から拡散しないほうがよい。 本発明は、かかる問題点を解決するために、前記それぞれの磁心23に巻かれた 一次巻線W1に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が隣 接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向きになるように一次巻線W1を 巻線し、漏洩磁束が当該インバータトランス10から拡散しないようにしたもの である。

## [0025]

以下、図2により、前記図1のように卷回されたインバータトランス10の一 次巻線W1の作用について説明する。前記3個の磁心23の互いに隣り合わない 磁心23a、23c(第1グループの磁心)にそれぞれに卷回されている一次巻 線W1に流れる電流によって、当該第1グループの磁心23a、23cそれぞれ に発生される磁束Φ1、Φ3の向きは、互いに同方向である。前記第1グループ の磁心に発生される磁束Φ1、Φ3と、第1グループの磁心に挟まれて配置され ている磁心23b(第2グループの磁心)に発生される磁束Φ2とは、互いに逆 方向である。

## [0026]

前記のように各磁束Φ1、Φ2、Φ3を発生するための一次巻線W1の巻回方

法は、図3(a)、図3(b)に示すように、2種類ある。即ち、図3(a)に 示すように、一次巻線W1の巻回方向を全て同一とし、前記第1グループの一次 巻線W 1 と第 2 グループに印加される電圧 e の極性を、逆にする方法がある。ま た、図3(b)に示すように、第1グループと第2グループの一次巻線W1の卷 回方向を互いに逆方向とし、第1グループの一次巻線W1と第2グループの一次 巻線W1に印加される電圧eの極性を、同一にする方法がある。何れの場合も、 第1グループの磁心23a、23cに隣り合う第2グループの磁心23bに発生 される磁束φ2の向きは、前記第1グループの磁心23a、23cに発生される 磁束Φ1、Φ3に対して、当該第2グループの磁心23bにおいて互いに逆方向 になる。

#### [0027]

それぞれの磁心23を通る磁束 $\Phi1$ 、 $\Phi2$ 、 $\Phi3$ を全て同じ方向とした場合は 、磁心23の両端部分から外部に出る磁束は互いに反発し、その大部分は隣り合 う磁心を通らずに、周辺の空間へ拡散して漏洩し、漏洩磁束が増加する。しかし 前述したように、第1の実施形態は、前記第1グループの磁心に発生される磁束 Φ1、Φ3と、第1グループの磁心に挟まれて配置されている第2グループの磁 心23bに発生される磁束φ2とを、互いに逆方向にすることにより、棒状磁心 の両端部分から外部に出る磁束のうち、互いに隣り合う棒状磁心23aと23b 、23bと23cを通る磁束は、互いに反発せず、互いに隣り合う磁心を通る割 合が増加する。その結果、インバータトランスの周辺の空間へ拡散して漏洩する 漏洩磁束が減少する。このため、周囲の部品や配線に影響を与えることが少なく なる。なお、本実施形態において、棒状磁心の数は3本として説明したが、隣り 合う棒状磁心を通る磁束の向きが、上述した関係を満たすものであれば、棒状磁 心の数はこれ以外の複数であってもよい。

#### [0028]

また、二次巻線W2は、以下のように卷回する。即ち、前記第1グループ及び 第2グループの各磁心23に卷回されている、二次巻線W2に誘起される電圧の 極性が、同一極性となるように卷回する。例えば、第1グループの一次巻線W1 と第2グループの一次巻線W1とが、図3(a)あるいは図3(b)のいずれか に示すように巻回されている場合であっても、前記それぞれの磁心23に巻かれた一次巻線W1に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向きになるように一次巻線W1が巻線されているので、前記磁束によって二次巻線W2に誘起される電圧の極性が、同一極性となるためには、逆向きに磁束が発生している磁心に巻回する二次巻線W2の巻回方向を逆にする。

#### [0029]

前述したように、インバータトランス10の二次巻線には、CCFLの点灯時に1600V程度の高周波電圧が、又、CCFLの放電を維持するのに600V程度の電圧が必要である。しかし、前述したように一次巻線W1と二次巻線W2の巻線方向及び、一次巻線W1の印加電圧の極性を定めることにより、二次巻線W2には同一方向の電圧が誘起され、二次巻線間に印加される電圧の差がなくなり、インバータトランス10の絶縁耐圧を低くすることができ、沿面放電の阻止に必要な各セクション間に設けられている絶縁性の仕切板4bの沿面距離を小さくできるので、装置の小型化が図れ、ひいては装置の低廉化を図ることができる

#### [0030]

#### (第1の実施形態)

図4、図5、図6により前記第1の実施形態に係るインバータトランス10の特性について説明する。図5、図6における巻線の極性は、図3(a)と同一である。即ち、磁心23に巻回されている一次巻線W1は、全て同方向に巻回されており、磁心23bの二次巻線W2は、磁心23a、23cとは逆方向に巻回されている。また、一次巻線W1それぞれに印加される一次電圧の極性は、磁心23bのみ逆極性である。このようにして前記それぞれの棒状磁心23に巻かれた一次巻線W1に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向きになるようにした。磁界の大きさの測定位置については、図4に示すように、インバータトランス10を水平に置いたときに、巻線の上面の中央部から上方dY方向へ距離d1だけ離れた場所(測定点A)及び巻線の側面の中央部から水平方向かつ磁心の軸方向と垂直

なd X方向に距離d 2 だけ離れた場所(測定点B)で測定した。

#### [0031]

測定点Aで測定した磁界の大きさを図5に、測定点Bで測定した磁界の大きさを図6にそれぞれ示す。漏れ磁束による磁界は、距離 d が大きくなるとともに減少し、おおよそ距離 d の2 乗に反比例している。本実施例によるインバータトランスと従来のように、それぞれの棒状磁心23に巻かれた一次巻線W1に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が同じ方向としたインバータトランスの漏れ磁束を比較すると、本実施例のインバータトランスを用いることにより測定点A、測定点Bともに測定される磁界は小さくなっており、特に測定点Aの磁界は図5に示されているように大きく減少している。

## [0032]

d Y方向及びd X方向へ、それぞれ距離が2 c m離れたときの磁界の大きさの値を比較すると、従来のインバータトランスでは、測定点Aの磁界の大きさは9 1 A/m、測定点Bの磁界の大きさは6 2 A/mであったのに対して、本実施形態によるインバータトランスを使用したときは、測定点Aの磁界の大きさは6.9 A/m、測定点Bの磁界の大きさは3 6 A/mであった。このように、本発明は、インバータトランスの漏れ磁束による周辺の磁界を減少するという効果がある。特に、巻線の上面の中央部から上方d Y方向に対して、その効果が大きい。巻線の側面の中央部から水平方向かつ磁心の軸方向と垂直なd X方向に対しての効果が少ないのは、両端の磁心23 a、23 c から横方向に漏洩する磁束が周囲に拡散されるためである。

#### [0033]

## (第2の実施形態)

前記d X方向に対しての効果を高める第2の実施形態について図7を用いて説明する。図7に示したインバータトランス40の実施形態は、前記漏洩磁束の拡散を更に減少する実施形態である。図7において、図1と同一箇所については同一符号を付して、説明を省略する。磁心23、ボビン26、一次巻線W1及び二次巻線W2、ボビン26の両端面に嵌合される一次巻線端子台38a、二次巻線端子台39aから構成される部分は、その周囲が磁性体樹脂6で被覆されている

#### [0034]

この磁性体樹脂 6 は、M n − Z n フェライトを焼結した後に粉砕した粉末からなる磁性体と、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂とを混練機で混ぜ合わせて作られるものであり、混合したM n − Z n フェライト粉末の量は体積比で 8 0 %である。前記図1に示したようなインバータトランスを形成した後に、成形あるいは塗布などにより前記磁性体樹脂 6 で後述するようにして覆い、例えば 1 5 0 ℃前後で加熱して硬化させる。

#### [0035]

なお、磁性体樹脂6に含有される磁性体は、Mn-Znフェライトに限られず、Ni-Znフェライトの粉末や、鉄粉などの磁性体でもよく、又樹脂材料は、ナイロン、その他の樹脂を用いても同様の効果を得ることができる。また、磁性体樹脂6の比透磁率は、棒状磁心23から出る漏洩磁束に対するシールド効果を保ちながら、開磁路構造という条件を満たすような値が選ばれる。前記磁性体樹脂6の比透磁率は、使用する磁性体の特性、あるいは磁性体と樹脂の混合比率を変えるなどの方法によって調整することができ、例えばMn-Znフェライトや、Ni-Znフェライトの場合には数十、鉄粉などの磁性体では数百である。

#### [0036]

前記図7に示すインバータトランス40の第2の実施形態は、前記3本の磁心23と、一次巻線W1と二次巻線W2それぞれを巻回した3本のボビン26、該ボビン26の両端面に嵌合される一次巻線端子台38a、二次巻線端子台39aとから構成される部分の周囲の、上面と側面及び下面、即ち前記構成部分の全周が、前記磁性体樹脂6により被覆されている実施形態を示す図(図7(c)参照)である。前記磁性体樹脂6により被覆されている部分は、周囲の上面と側面のみが前記磁性体樹脂6により被覆されていてもよい(図7(b)参照)。何れの場合においても、軸方向は、少なくとも磁心23a、23bの一方の端から他方の端および巻線用端子台38a、39aの一部が、前記磁性体樹脂6により被覆されている。

#### [0037]

前記インバータトランス40の作用について以下に説明する。磁性体樹脂6の比透磁率が棒状磁心23の比透磁率に比べて十分に小さいので、棒状磁心23で発生した磁束は、その磁気抵抗の差により磁性体樹脂6を全て通らず、一部が棒状磁心23及び磁性体樹脂6の外に漏洩し、漏洩インダクタンスを有するように作用する。即ち、棒状磁心23と磁性体樹脂6で構成される磁路は、閉磁路を形成しておらず、このインバータトランス40は、実質的に漏洩インダクタンスを有する開磁路構造になっている。そのため、棒状磁心23の全体を通って一次巻線W1と二次巻線W2の両方に鎖交する磁束だけでなく、一次巻線W1のみ、又は二次巻線W2のみに鎖交して、一次巻線W1と二次巻線W2の間の電磁気的な結合に寄与しない漏洩磁束が発生して、漏洩インダクタンスが生じる。このようなインバータトランス40の動作は、磁性体樹脂6にて被覆されていない開磁路構造の場合と同様であり、前記漏洩インダクタンスがバラストインダクタンスとして作用し、二次巻線W2に接続された冷陰極蛍光管(CCFL)を正常に放電、点灯することができる。

## [0038]

従来のインバータトランスとは異なり、第2の実施形態は、インバータトランスの周囲を磁性体樹脂6で覆うことにより、前記漏洩インダクタンスがバラストインダクタンスとして作用すると共に、棒状磁心23から漏洩した磁束の多くは、磁性体樹脂6の中を通り、磁性体樹脂6の外側へ漏れる磁束は低減される。その結果、インバータトランスから周辺へ漏れ出る漏洩磁束の範囲が狭められる。特に、図7で示す実施形態の場合には、図4で示したdX方向の漏洩磁束が低減できるので、前記それぞれの棒状磁心23に巻かれた一次巻線W1に流れる電流によって、それぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向きになるような巻き方で巻線されている。一次巻線W1の漏洩磁束の低減効果に、磁性体樹脂6による漏洩磁束の低減効果が加わり、より一層、漏洩磁束が低減される。

## [0039]

その下面が磁性体樹脂 6 により被覆されていない、図 7 (b) の実施形態では、インバータトランスが配設される基板、あるいは筐体の材料が磁性体でない材

料により形成されている場合に有効である。即ち、インバータトランスが配設される基板、あるいは筐体の材料が磁性体でない場合には、棒状磁心23から漏洩した磁束はその影響を受けて磁路が変らず、従って特性の変動、変化が少ない。一方、その下面以外の側面と上面とが磁性体樹脂6により被覆されているので、インバータトランスから周辺へ漏れ出る漏洩磁束の範囲が狭められ、他に影響を与えることなく漏洩インダクタンスを有するように作用すると共に、その下面が磁性体樹脂6により被覆されていないことにより、インバータトランスの高さを低くできる効果がある。

#### [0040]

また、図7(a)、(c)で示す実施形態のように、磁心23、ボビン26一次巻線W1及び二次巻線W2から構成される部分の周囲の、上面と側面及び下面、即ち前記構成部分の全周が、前記磁性体樹脂6により被覆されていると共に、少なくとも磁心23の両端間が前記磁性体樹脂6により被覆されている場合には、インバータトランスが配設される基板、あるいは、筐体の材料が磁性体により形成されている場合に有効である。即ち、全周が前記磁性体樹脂6により被覆されている結果、インバータトランスが配設される下面にも磁気シールド作用が生じ、棒状磁心23から漏洩した磁束は、下面にある磁気材料の影響を受けて磁路が変らず、従って特性の変動、変化が少ない。

#### [0041]

インバータの動作を最適化するためには、インバータトランスの一次巻線W1、二次巻線W2の巻数、漏洩インダクタンスなどを調整する必要があるが、漏洩磁束の磁路の磁気特性を変化させることによって漏洩インダクタンスの特性は変化する。本発明のインバータトランスにおいては、磁性体樹脂6の比透磁率などの磁気特性や磁性体樹脂6で覆う厚さや範囲を調整し、回路の動作の最適条件に合わせて巻線の巻数や漏洩インダクタンスなどを調整する。その結果、インバータトランスの一次巻線W1、二次巻線W2の巻数及び棒状磁心23の形状、特性を変えず、漏洩インダクタンスの大きさを調整することで各種のインバータトランスに適用できる効果がある。

#### [0042]

#### (第3の実施形態)

前記第2の実施形態では、何れの場合も、少なくとも磁心23の両端間が前記 磁性体樹脂6により被覆されていたが、磁性体樹脂6で覆う範囲は漏洩インダク タンスを有するように作用するものであれば、必ずしも全体を覆う必要はなく一 部分のみを覆うようにしてもよい。本発明の第3の実施形態に係るインバータト ランスは、かかる場合の実施形態であり、以下、図8を用いて第3の実施形態を 説明する。なお、図1又は図7と同等の部分、部材については図1又は図7と同 等の符号を付し、その説明は、適宜、省略する。この第3の実施形態は、図8に 示すように、棒状磁心23の略中央の部分を除く両端部の全部または一部が、磁 性体樹脂6で被覆されている。即ち、少なくとも棒状磁心23の両端部分を含み 、巻線用ボビン26、巻線用端子台38a、39aの一部を含んで磁性体樹脂6 で覆うようにしたものである。

#### [0043]

図8(a)、(b)に示す実施形態は、前記図7(b)と同様に上面と側面のみが前記磁性体樹脂6により被覆されている。即ち棒状磁心23の略中央の部分を除く両端部の一部が、磁性体樹脂6で被覆されている。また、図8(c)に示す実施形態は、前記図7(c)同様に上面と側面及び下面、即ち全周が前記磁性体樹脂6により被覆されている。即ち棒状磁心23の略中央の部分を除く両端部の全部が、磁性体樹脂6で被覆されている。磁性体樹脂6で被覆されている範囲が上面、側面のみ及び下面を含む全周の場合における効果は、第2の実施形態と同様である。

#### [0044]

前記第3の実施形態のように、棒状磁心23の両端部分の全部又は一部が磁性 体樹脂6で被覆されることによって、磁性体樹脂6がシールド作用をなし、棒状 磁心23の両端部分から出た漏洩磁束ΦRは、主として磁性体樹脂6の中を通る ようになる。その結果、棒状磁心23の両端部分から周辺の空間に広がる漏洩磁 束ΦSは、磁性体樹脂6の部分がない場合と比較して、漏洩磁束の量は低減され る。この第3の実施形態によるインバータトランスも第2の実施形態のものと同 じく開磁路構造であるため、一次巻線W1、二次巻線W2に漏洩インダクタンス が生じ、これがバラストインダクタンスとして働いてCCFLを正常に点灯する ことができる。

#### [0045]

なお、前記第3の実施形態において、磁性体樹脂6は、棒状磁心23略中央の部分を除く両端部は、棒状磁心23が1つの磁性体樹脂6で被覆されているが、これ以外に3つの磁性体樹脂6で、棒状磁心23a、棒状磁心23b及び棒状磁心23cの略中央の部分を除く両端部を、それぞれ別に被覆してもよい。前記第3の実施形態のインバータトランスにおいては、磁性体樹脂6の比透磁率などの磁気特性や磁性体樹脂6で被覆する厚さや範囲を調整し、回路の動作の最適条件に合わせて巻線の巻数や漏洩インダクタンスなどを調整する。

## [0046]

第3の実施形態のように、棒状磁心23の略中央の部分を除く両端部を、磁性体樹脂6で覆うことにより、棒状磁心23の両端部分から周辺の空間に広がる漏洩磁束ΦSが低減され、インバータトランスの両端部に配設される部品が、前記漏洩磁束ΦSの影響を受けないと共に、両端部に配設される部品からの磁束の影響を受けず、特性の変動、変化が少ない。また、両端部に磁性体を有する部品が配設された場合の影響を除去できる。

#### [0047]

#### 【発明の効果】

直流を交流に変換するインバータ回路に備えられて、一次側に入力された交流電圧を変圧して二次側に出力する、複数の棒状磁心にそれぞれ卷回された一次巻線及び二次巻線が漏洩インダクタンスを有するインバータトランスにおいて、前記それぞれの棒状磁心に巻かれた一次巻線に流れる電流によってそれぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向きになるような巻き方で一次巻線が巻線されていることにより、インバータトランスの周囲に広がる漏洩磁束が小さくなり、インバータトランスの周辺に配置された部品や配線に与える影響を小さくできる。また周囲に金属などがあってもインバータトランスの特性が影響を受けにくくなるため、インバータトランスの漏洩インダクタンスを安定に保つことが可能となる。

## [0048]

前記棒状磁心の全部又は一部が、磁性体樹脂で被覆されていることにより、棒 状磁心のみで構成する場合に比べて、インバータトランスの周囲に広がる漏洩磁 束が小さくなり、インバータトランスの周辺に配置された部品や配線に与える影 響を小さくできる。また、周囲に金属などがあっても、インバータトランスの特 性が影響を受けにくくなるため、インバータトランスの漏洩インダクタンスを安 定に保つことが可能となる。

#### [0049]

また、インバータトランスが、磁性体樹脂で被覆されていることにより、磁気シールドするための容器が不必要になり、コスト増にならない。また、前記容器内に漏洩磁束を発生するインバータトランスを固定したり、該容器からリード線などを取り出したりすることも不必要になり、製造工程が簡単になると共に、磁性体樹脂によりインバータトランス全体が樹脂成形される。その結果機械的な強度が増し製品の信頼性を高めることができる。

## [0050]

更に、磁性体樹脂の比透磁率などの磁気特性や、磁性体樹脂で覆う厚さや範囲を調整することにより、回路の動作の最適条件に合わせて巻線の巻数や漏洩インダクタンスなどを調整することができる。その結果、インバータトランスの一次巻線や二次巻線の巻数及び棒状磁心の形状、特性を変えず、漏洩インダクタンスの大きさを調整することで各種のインバータトランスに適用できる効果がある。

#### [0051]

また、二次巻線には同一方向の電圧が誘起され、二次巻線間に印加される電圧 の差がなくなり、インバータトランスの絶縁耐圧を低くすることができる。その 結果、部品点数が削減されると共に、装置の小型化が図れ、ひいては装置の低廉 化を図ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の第1の実施形態を説明する図である。

#### 【図2】

本発明の実施形態における巻線の状態とそれによって発生される磁束の向きを 説明する図である。

#### 【図3】

本発明の実施形態における一次巻線W1の巻回方法を示す図である。

## 【図4】

本発明の実施形態における磁界の大きさの測定位置を模式的に説明する図である。

### 【図5】

本発明の実施形態において図4における測定点Aの特性結果を示す図である。

#### 【図6】

本発明の実施形態において図4における測定点Bの特性結果を示す図である。

#### 【図7】

本発明の第2の実施形態を説明する図である。

#### 図8

本発明の第3の実施形態を説明する図である。

#### 【図9】

漏洩インダクタンスを有するインバータトランスの等価回路である。

#### 【図10】

棒状磁心を用いたインバータトランスの従来例である。

## 【図11】

棒状磁心を用いたインバータトランスの他の従来例である。

#### 【符号の説明】

- 10、20、40 インバータトランス
- 23 (23a、23b、23c) 磁心
- 24(24a、24b、24c)、W1 一次巻線
- 25 (25a、25b、25c)、W2 二次巻線
- 57a、4b 仕切板
- 26 (26a、26b、26c) ボビン
- 6 磁性体樹脂

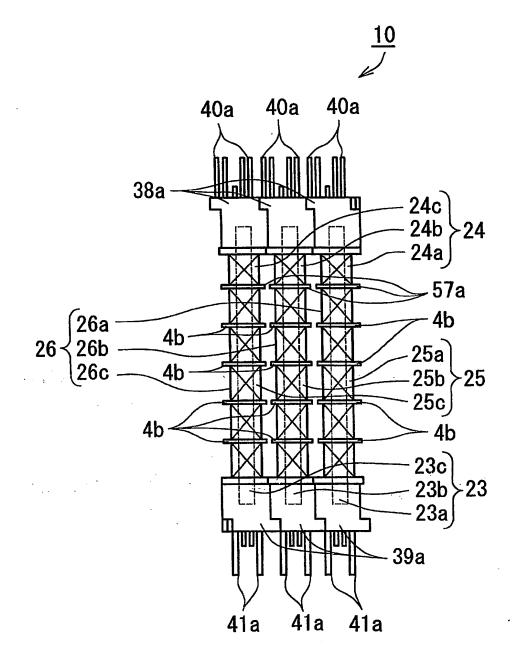
38a、39a 巻線用端子台

40a、41a 端子ピン

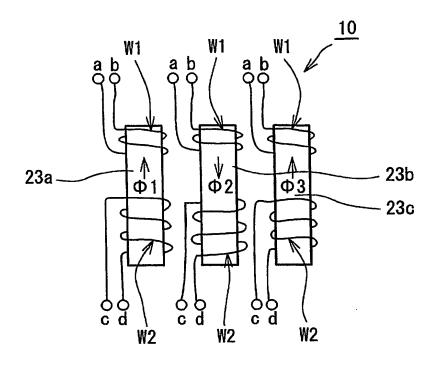
【書類名】

図面

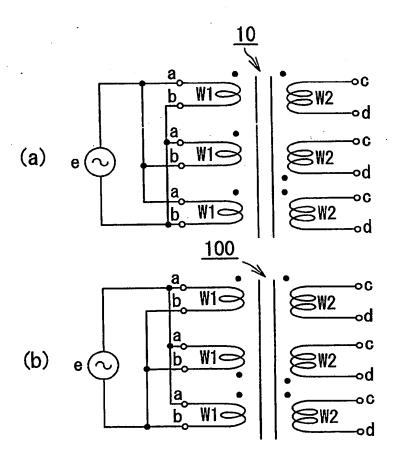
【図1】



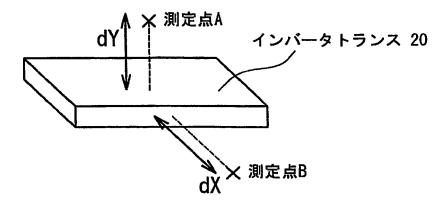
【図2】



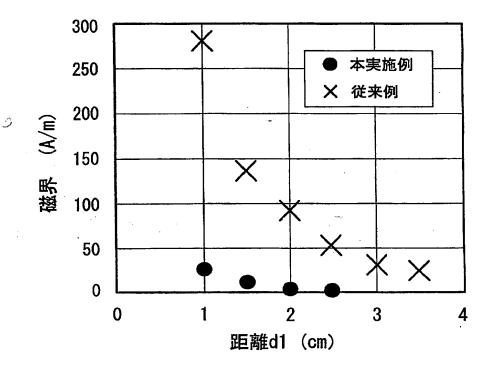
[図3]



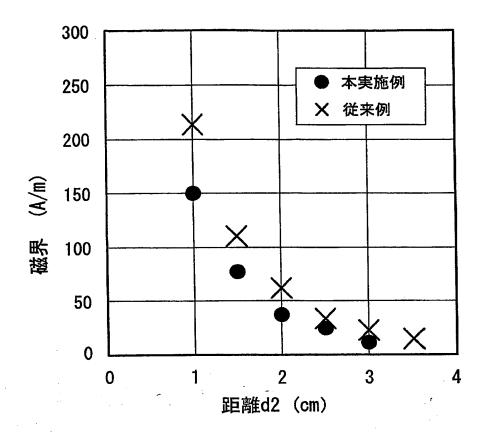
[図4]



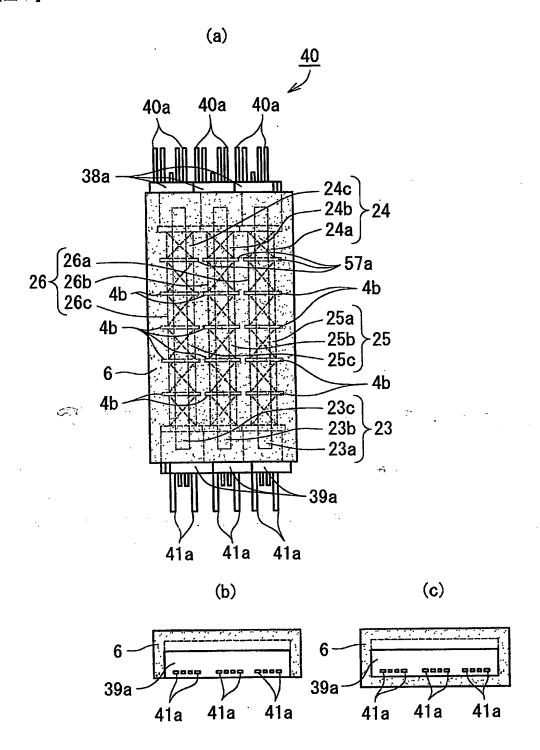
# 【図5】



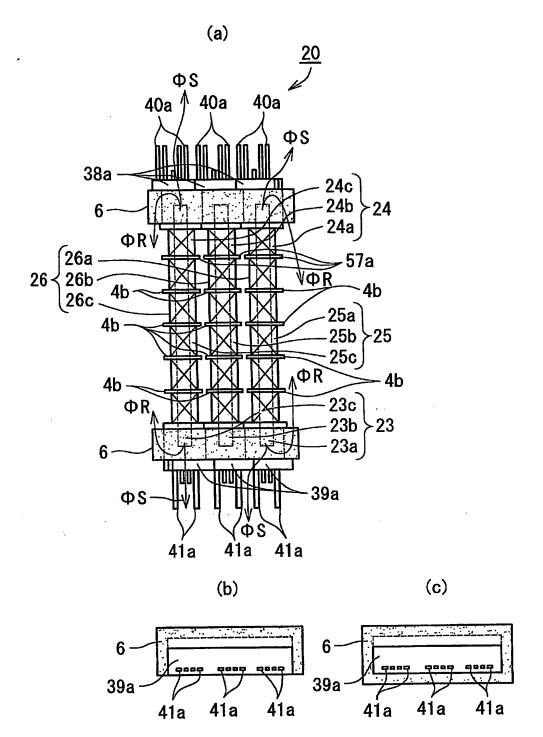
【図6】



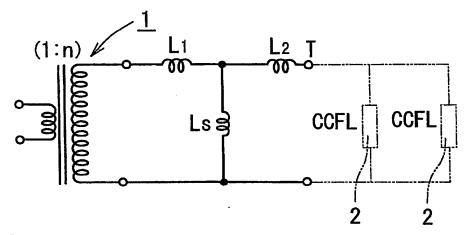
【図7】



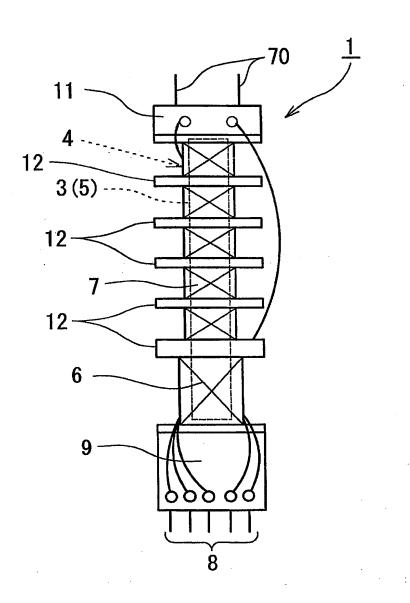
【図8】



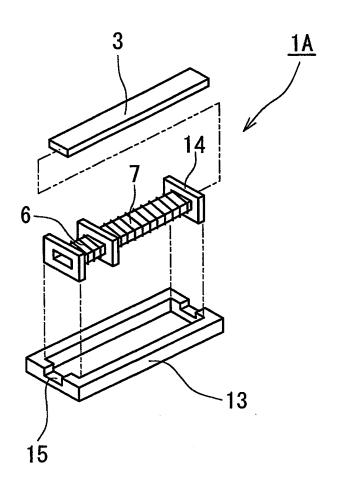
【図9】



【図10】



# 【図11】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 開磁路構造でありながら、全体構成や製造工程を簡略化でき、またコストの上昇も抑えることのできるインバータトランスを提供する。

【解決手段】 複数の棒状磁心23a、23b、23cにそれぞれ卷回された一次巻線24a、24b、24c及び二次巻線25a、25b、25cが、漏洩インダクタンスを有する。前記それぞれの棒状磁心23a、23b、23cに巻かれた一次巻線24a、24b、24cに流れる電流によってそれぞれの磁心に発生する磁束の方向が、隣接する磁心に発生する磁束に対して、互いに逆向きになるような巻き方で巻線されている。

【選択図】

図 1



特願2003-164175

## 出願人履歴情報

識別番号

[000114215]

1. 変更年月日

1990年 8月23日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73

ミネベア株式会社